



Parecer Final da Comissão Examinadora

Processo Seletivo para Professor Visitante – DEP/UFMG Edital 784

Em conformidade com o Edital nº 784 publicado no Diário Oficial da União no dia 4 de dezembro de 2019 (seção 3, página 93-94) a Comissão Examinadora apresenta abaixo o parecer final do processo seletivo para Professor Visitante. Se inscreveram no edital, através da plataforma eletrônica, 2 (dois) candidatos, ambos estrangeiros. Com base na avaliação dos *Curriculum Vitae* e dos planos de trabalho apresentados, a Comissão Examinadora emitiu o seguinte parecer, com a nota final assim como a ordem de classificação e o resultado final:

Candidato(a)	Nota Final	Ordem	Resultado Final
Christian Le Gall du Tertre	89	1º	Aprovado e Classificado
Mathieu Fruleux	78	2º	Aprovado e não classificado

Belo Horizonte, 22 de janeiro 2020,

Raoni Guerra Lucas Rajão
Departamento Engenharia de
Produção/UFMG

Francisco de Paula Antunes Lima
Departamento Engenharia de
Produção/UFMG

Rodrigo Magalhães Ribeiro
Departamento Engenharia de
Produção/UFMG